

SCREEN



GROUP PROFILE 2024

Innovation for a Sustainable World

人と技術をつなぎ、未来をひらく

私たちは、ソリューションクリエーターとして、世界が抱えるさまざまな社会課題の解決に挑みます。

これまで培ってきた技術力とグループの総合力で、世界に新たな価値を創出します。

社会と企業、互いの持続的な成長のために。そして、この世界になくてはならない存在でありつづけるために。

As a solution creator, we seek to find answers to a wide range of issues facing society.

Leveraging our combined professionalism and expertise developed over time,
we create new shared value that makes a difference, today and tomorrow.





Semiconductor

最先端の半導体テクノロジーを、 最前線でリードする。

Pioneering cutting-edge semiconductor technology

AI、自動運転、ロボット、5Gなど、社会の進化そのものを支え、豊かな未来を実現する半導体。

当社は、世界トップシェア*を誇る洗浄装置のほか、

リソグラフィー装置、熱処理装置、検査・計測装置などの幅広い領域でソリューションを提供。

最先端デバイス向けから、各種センシングデバイスやMEMS、パワーDEバイスなどの

IoTデバイス市場向けまで、積極的な製品・技術開発を進めています。

Semiconductors are essential for advancing the expansive fields of technology such as AI, automated driving, robotics and 5G.

At SCREEN SPE, we not only provide cleaning equipment with the world's top market share,*

but also deliver a wide range of solutions that underpin semiconductor production,

including lithography, annealing and inspection/measurement equipment.

We are also refining our products and technologies in multiple fields,

such as cutting-edge devices and the IoT device market, various sensing devices, MEMS, and power devices.



枚葉式洗浄装置

Single wafer cleaning equipment*

SU-3400

薬液をスプレーして、ウエハーを1枚ずつ洗浄する装置
Equipment that cleans an individual wafer with a chemical spray



バッチ式洗浄装置

Batch-type cleaning equipment*

FC-3100

複数枚のウエハーを一度に薬液などに浸して洗浄する装置
Equipment that cleans multiple wafers simultaneously in a chemical bath



スピンスクラバー

Spin scrubber*

SS-3300S

ウエハーを軟らかいブラシと純水で物理洗浄する装置
Spin scrubbers clean wafers physically with a soft brush and deionized water

世界最高レベルの生産性と高い環境性能を備えた枚葉式洗浄装置「SU-3400」

SU-3400 single wafer cleaning system delivers industry-leading productivity and superior environmental performance

世界最高レベルとなる最大毎時1,200枚の実用処理能力を実現しつつ、洗浄ノズルの改良と効率的な薬液循環システムにより、薬液の使用量を大幅に節減。その他、全自动気流制御による排気流量削減など、装置使用時の環境負荷20%低減を実現した、環境配慮型の装置です。

The SU-3400 provides the industry's highest level of practical processing capacity with a throughput of up to 1,200 wafers per hour while also significantly reducing chemical usage thanks to its improved cleaning nozzles and more efficient liquid circulation. This eco-friendly system also includes features such as fully automatic airflow control that cuts air discharge, enabling it to achieve a 20% decrease in environmental impact during operation.



第70回大河内賞
「大河内記念生産賞」初受賞
Received
the Okochi Memorial Production Prize
for the first time

2023年 日経優秀製品・サービス賞
「日経産業新聞賞」受賞
2023 Nikkei Excellent Products
and Services Awards
Nikkei Business Awards



English



日本語



日本語

* Chart created by SCREEN based on Gartner® Research. Source: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson et al., 1 May 2024, Revenue from Shipments of Single-Wafer Processors, Wet Stations and Scrubbers, worldwide 2023, Listed as SCREEN Semiconductor Solutions in this research.
Single wafer cleaning equipment is equivalent to Single-Wafer Processors, Batch-type cleaning equipment is equivalent to Wet Stations. Spin scrubber is equivalent to Scrubbers.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. GARTNER is a trademark and service marks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

ディスプレー製造装置および成膜装置事業

Display production equipment and coater business



Display

ディスプレーからエネルギーまで、
新技術で未来を支える。

Displays to energy — Using new technologies to support a brighter future

テレビやスマートフォンなど、さまざまなデジタル機器に使われているディスプレー。

当社は、その製造工程における各種装置やサービスを提供。特に、液晶ディスプレーや有機ELディスプレー対応の大型TFTアレイ用コーティングデベロッパーは世界トップシェアを誇ります。

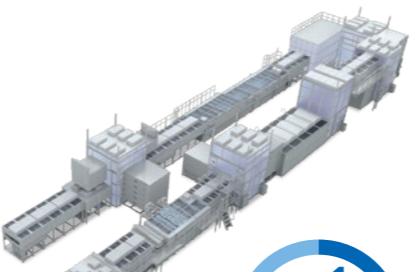
次世代ディスプレーに貢献する装置の提供や、成膜技術の活用によるエネルギー分野をはじめとした多様なアプリケーションへの展開など、新たな市場ニーズに迅速に応えていきます。

Displays are used in numerous digital devices, from televisions to smartphones.

We provide a full range of equipment and support services used in display manufacturing processes.

In particular, we boast the world's top market share for coater/developers for large-scale TFT arrays for LCD panels and OLEDs.

With industry needs changing so rapidly, we are constantly working to develop a diverse range of new applications. These advances include systems for next-generation displays and the energy field utilizing deposition technologies.



コーティングデベロッパー

Coater/developer

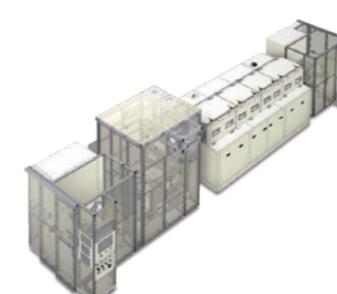
SK series

レジスト(感光液)をガラス基板上に均一に塗布し、現像する装置

Equipment that coats resist (a photosensitive solution) uniformly on glass substrates and develops them

* シェアは機種群総数に基づき算出。2023年、当社調べ
Market shares are based on total sales for each equipment group. The figures are for 2023 and use SCREEN data.

LIAは株式会社イー・エム・ディーの商標または登録商標です。
LIA is a registered trademark and/or a trademark of EMD Corporation.



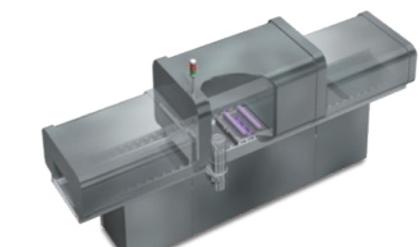
ロールtoロール塗工乾燥装置

Roll to roll coater/dryer

RT-R series

2次電池用電極材料などをロールtoロール方式で塗工乾燥する装置

Equipment that performs coating and drying during roll to roll production of the electrode materials for rechargeable batteries



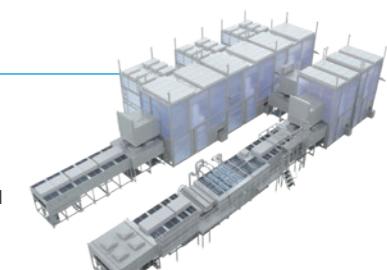
LIA™ プラズマCVD／スパッタ装置

LIA™ plasma CVD/sputter equipment

VC-R/VS-R series

低インダクタンスアンテナ(LIA™)プラズマ技術を使って成膜する装置

Equipment that performs deposition using low inductance antenna (LIA™) plasma technology



フレキシブルディスプレー用
基板形成工程用コーテーライン

SK-P2200G

SK-P2200G coater line
for flexible substrate formation process

第8世代基板に対応した有機ELディスプレー製造装置を発売

Launch of OLED display production equipment compatible with 8th generation substrates

有機ELディスプレーを第8世代*の大型基板で製造できる各種製造装置を開発し、販売を開始しました。スマートデバイスに代表されるIT機器や車載用ディスプレーとして需要が拡大する有機ELディスプレーの安定したパネル量産に貢献します。

バックプレーン形成工程用コーティングデベロッパー SK-E2200G
タッチセンサーパネル形成工程用コーティングデベロッパー SK-E2200H
フレキシブルディスプレー用基板形成工程用コーテーライン SK-P2200G

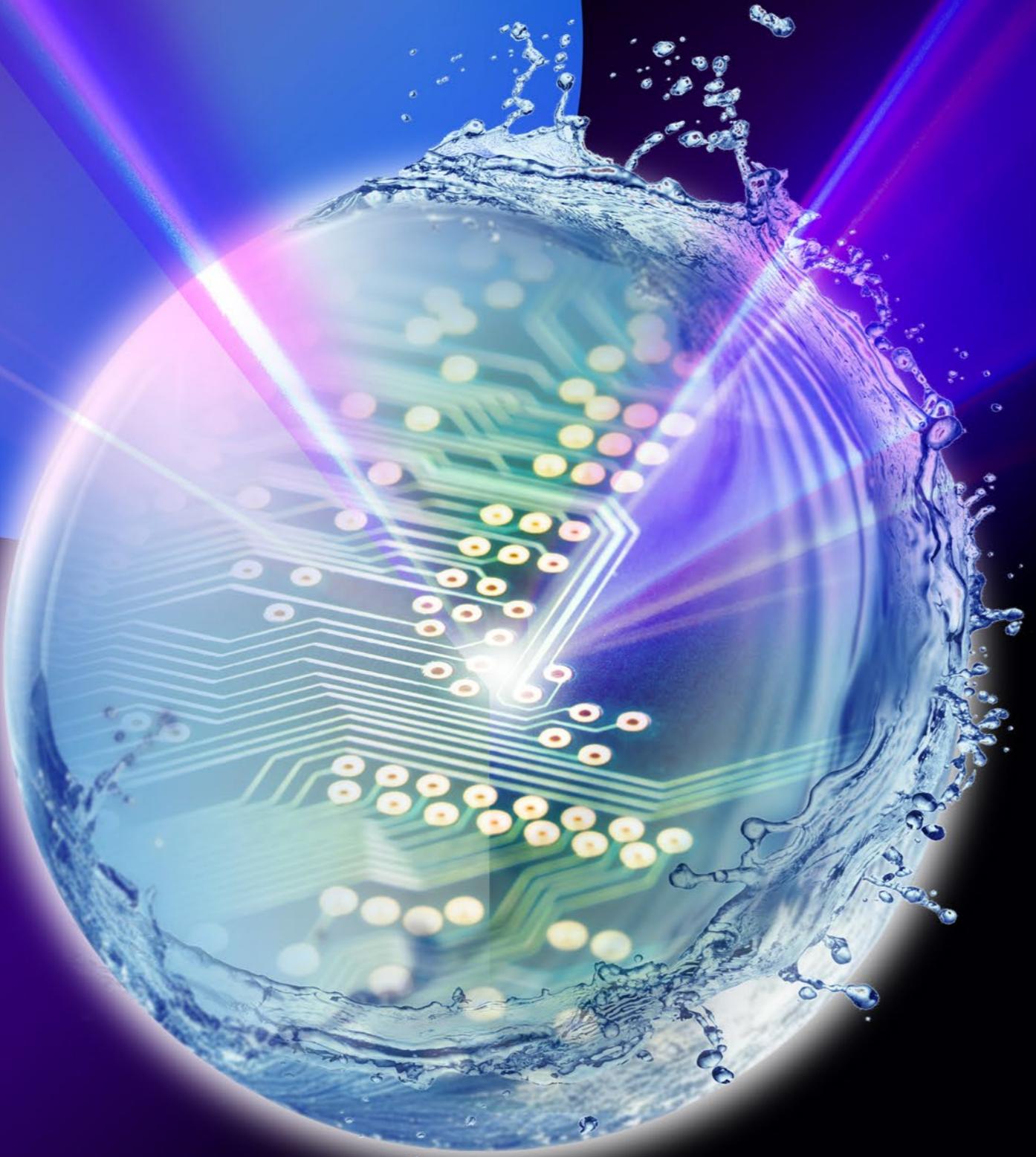
* 第8世代基板サイズ:
2,200×2,500, 2,250×2,600, 2,290×2,620mmなど

We have developed and started to release a wide range of production equipment tailored for OLED displays using 8th generation* large-size substrates. Demand is growing rapidly for OLED displays for use in IT equipment, such as smart devices, and in-vehicle displays. We have developed products that facilitate mass production of the necessary panels.

SK-E2200G coater/developer for backplane formation process
SK-E2200H coater/developer for touch sensor panel formation process
SK-P2200G coater line for flexible substrate formation process

* Substrate sizes include 2,200×2,500, 2,250×2,600 and 2,290×2,620 mm

Printed Circuit Board



エレクトロニクスの進化に、 スピーディーに応える。

Enabling a faster response to the continuing evolution of electronics

IT化の加速とともに、モバイル端末はもちろん、自動車などにも搭載が進むプリント基板。当社は、コア技術である直接描画技術や画像処理技術を駆使し、露光装置や検査装置といった、プリント基板を製造するための各種装置やサービスを提供。

高集積化、小型化がますます進む中、先端量産工場向けの生産機器やソリューションを開発し、お客様の事業発展に貢献していきます。

The accelerating adoption of information technologies has led to significant growth in the use of PCBs in mobile devices and other applications such as vehicle systems. We have used our core technologies in direct imaging and image processing to develop the exposure and inspection systems plus support services that are essential to manufacturing these boards. PCBs are expected to become increasingly smaller, faster and more integrated, presenting new challenges for manufacturers. We will continue to support our customers by developing production equipment and solutions for cutting-edge mass-production factories as the trend toward higher integration and miniaturization continues.



直接描画装置
Direct imaging system

Ledia 8

最適化を突き詰め、
高い位置精度で描画する装置
System with a structurally optimized design that dramatically improves positioning accuracy during imaging



光学式外観検査装置
Automatic optical inspection system

MIYABI 7

パターン検査に加え、需要が拡大している
レーザービア検査にも対応する、ハイエンドの検査を行う装置
System for ultra-precise inspection of patterns plus rapidly increasing features such as laser vias



最終外観検査装置
Automatic final visual inspection system

FP-9200

水平ステージ吸着方式を採用し、
最終外観検査を行う装置
System for visual inspection using a stage with horizontal suction

Lediaシリーズの最高峰 Flagship model of the Ledia series

高い位置精度と高い描画品質、さらには生産性を高次元でパッケージ化。ハイエンド向け露光に求められる全ての性能を一台に結集した装置です。

The Ledia Qs brings together the highest levels of positioning accuracy and imaging quality plus exceptional productivity. It condenses all of the features required for high-end exposure into a single system.



ハイエンドパッケージ基板用 直接描画装置
Ledia Qs (キューズ)
Direct Imaging System for high-end Package Substrate



先進の画像処理技術で、 豊かな暮らしに貢献する。

Using cutting-edge image processing technology to enrich people's lives

創業以来、印刷物を通じて、人々の暮らしの豊かさの向上に貢献しています。

当社は画像処理技術を駆使し、最先端のデジタル印刷機や、発売以来高いシェアを誇るCTP装置、また、関連するソフトウエアなどを開発しています。

高精細な印刷物を高速かつ安定して生産できる、信頼性の高いモノづくりに加え、それらの安定稼働を支えるIoTを活用したインターラクティブなサポート体制など、多彩なソリューションを提供しています。

また、当社の「ヒラギノフォント」は、高速道路標識やスマートフォンの画面表示など、

日常のさまざまなシーンで活用されています。

Since SCREEN was founded, we have sought to enrich the lives of people everywhere by supporting advances in printed materials. Using our unique image processing technologies, we have developed cutting-edge digital printing presses and CtP systems with a proven track record, as well as related software.

Thanks to our highly reliable manufacturing capabilities, we are able to supply our customers with a wide range of equipment that allows them to produce printed materials with exceptional precision, speed and stability.

These diverse solutions are backed by IoT-based interactive support systems designed to ensure continuous operation.

Our Hiragino fonts are also used in a variety of applications in people's daily lives.

They include the signage seen along highways as well as the font sets displayed on smartphones.



フルカラーバリアブル印刷システム

Full-color variable printing system

Truepress JET 520HD Series

データベースと連携した、
カタログや書籍などを高速に印刷する装置

High-speed printing of brochure,
publishing, and other materials

「2020年版 経済産業省認定
グローバルニッチトップ企業100選」受賞
Chosen for the "2020 Global Niche Top Companies Selection 100" list by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry

「2024年版 日本印刷学会「技術賞」受賞
Received a 2024 technology award

from the Japanese Society of Printing Science and Technology

EDP2021「Best Label Printer賞」受賞
Received an EDP 2021 "Best label printer" award

EDP2021「Best Label Printer賞」受賞
Received an EDP 2021 "Best label printer" award

一般社団法人日本印刷学会「平成30年度 技術賞」受賞
Received a 2018 technology award

from the Japanese Society of Printing Science and Technology

一般社団法人日本印刷産業連合会
「2018 GP賞機材環境大賞・機材部門」受賞
Received a 2018 Green Printing Eco Award

(equipment category)

from the Japan Federation of Printing Industries

ラベル用UVインクジェット印刷システム

UV inkjet label printing system

Truepress LABEL 350UV SAI Series

シール・ラベルデザインを
ロール基材に印刷する装置

Precise printing of stickers and labels
on roll-fed materials

「2024年版 日本印刷学会「技術賞」受賞
Received a 2024 technology award

from the Japanese Society of Printing Science and Technology

EDP2021「Best Label Printer賞」受賞
Received an EDP 2021 "Best label printer" award

EDP2021「Best Label Printer賞」受賞
Received an EDP 2021 "Best label printer" award

一般社団法人日本印刷産業連合会
「2018 GP賞機材環境大賞・機材部門」受賞
Received a 2018 Green Printing Eco Award

(equipment category)

from the Japan Federation of Printing Industries

CTP装置

CtP equipment

PlateRite HD 8900NII

印刷用刷版をダイレクトに
出力する装置

Recorder that exposes printing plates directly

「2018年版 経済産業省認定
グローバルニッチトップ企業100選」受賞
Chosen for the "2018 Global Niche Top Companies Selection 100" list by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry

「2018 GP賞機材環境大賞・機材部門」受賞
Received a 2018 Green Printing Eco Award

(equipment category)

from the Japan Federation of Printing Industries

オフセットコート紙に直接印刷できる広色域インク「Truepress ink SC+」

Truepress ink SC+: New wide-gamut inks for direct printing on offset coated paper

これまで大量のパンフレットやカタログを作成するには、オフセット印刷のさまざまな工程と時間が必要でした。印刷物の多品種・小ロット化が進む中、デジタル印刷機「Truepress JET 520HDシリーズ」において、コート紙に直接印刷できる広色域インク「Truepress ink SC+」をいち早く開発。高品質を保ちながら、大量の多品種パンフレットやカタログを簡単かつ短時間で作成できるようになりました。

Until recently, high-volume production of pamphlets or catalogues was only achievable with offset printing that involved a succession of time-consuming processes. We have now developed Truepress ink SC+, a range of wide-gamut inks that can be used with our Truepress JET 520HD series of inkjet presses to print directly on offset coated paper.

These inks offer major advantages with the rapid growth of diversified small lot printing. Using them, it is possible to easily produce large runs of different pamphlets or catalogues to meet tight deadlines while maintaining outstanding print quality.

Truepress ink SC+



一般社団法人日本印刷学会「平成30年度 技術賞」受賞
Received a 2018 technology award
from the Japanese Society of Printing Science and Technology



Software

先進のソリューションで、
新たな答えを創造する。

Using advanced solutions to create fresh answers

さまざまな業界において、より専門性の高いソフトウェア技術に裏付けられた
ICTソリューションが求められています。

当社は、画像処理、ビッグデータ分析、IoT、AIなど、
これまで培ってきたソフトウェア開発の実績とノウハウを基に、
より洗練された先進のソリューションを提供していきます。

A wide range of industries are now seeking new ICT solutions that incorporate increasingly specialized software technologies.

Over the years, we have built a wealth of expertise in the development of result-driven software
for areas such as image processing, big data analysis, the IoT and AI.

It is this foundation that will enable us to continue delivering highly sophisticated, industry-leading solutions to meet these needs.



AI（自然言語理解）

AI (natural language understanding)

先進AI技術である大規模言語モデル
(LLM)や自然言語理解技術により、資料や
報告書、設計書、アンケートなどを有効活用。
お客様の業務の効率化、自動化、品質
向上を実現します。

AI-based large language model (LLM) and natural
language understanding (NLU) technologies enable the
effective utilization of materials ranging from standard
documents and reports to design specifications and
surveys. Cutting-edge SCREEN technologies can
provide major improvements in efficiency, automation
and product quality for any business.

データアナリティクス

Data analytics

テキストを対象としたテキストマイニングや、
数値を対象とした因果探索技術により、さま
ざまな情報を可視化。データオリエンティッドに
役立つ情報の提供・提案を行います。

A wide array of information can be revealed using
technologies such as text mining targeting words and
causal discovery designed for numerical values. These
methods can provide highly valuable information for
data-oriented analysis.

画像処理

Image processing

SCREENグループ内部で培った最先端のAI
と画像処理技術で、お客様のさまざまな課
題を解決するソリューションを提供します。

We have developed cutting-edge AI and innovative
image processing technologies that incorporate
proprietary SCREEN Group advances. These
developments have provided a range of solutions that
are helping to solve many challenges faced by our
customers.

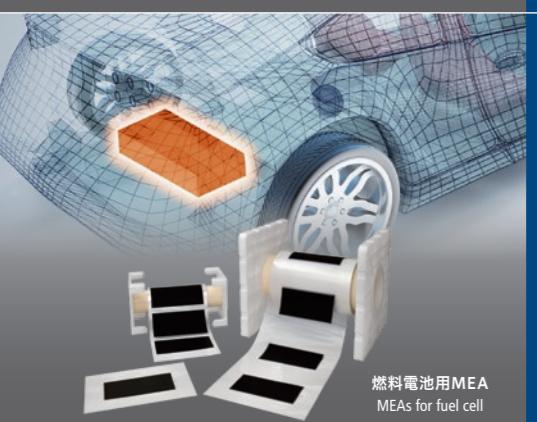


半導体アドバンスドパッケージ関連機器

直接描画技術と塗布技術を活用し、半導体デバイスの高性能化には欠かせないアドバンスドパッケージ分野に進出。次世代パターン用の直接描画装置では、プリント基板向け直接描画装置のノウハウを結集し、世界最高水準となる解像度と生産性を実現。塗布乾燥装置では、ディスプレーやエネルギー事業で磨き上げた「塗る」技術を応用展開し、多種多様な薬液への対応と均一性の高い成膜技術でアドバンスドパッケージ分野に貢献します。

Systems for advanced semiconductor packages

We have leveraged our direct imaging and coating technologies to enter the advanced package field, a critical area for improving the performance of semiconductor devices. Our direct imaging systems for next-generation patterning combine all of our expertise in direct imaging of PCBs to achieve industry-leading levels of resolution and productivity. Our coater/dryer systems likewise expand the range of applications for coating technologies we previously refined for the display and energy fields. These systems handle a wide range of chemicals and ensure highly uniform film formation, making them indispensable for the advanced package field.



エネルギー分野（水素関連）

電解質膜に電極触媒を直接塗工し乾燥させる技術開発に成功。この直接塗工・乾燥技術に加え、貼り合わせ、搬送、検査技術などのノウハウを結集し、高品質な燃料電池用MEAの量産を実現。また同技術を展開し、水電解用CCMにも対応開始。水素エネルギーの未来を支え、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

Energy (hydrogen-related)

We have successfully developed a technology for directly coating and drying electrocatalysts onto electrolyte membranes. Along with this development, we have brought together our expertise in lamination, transport, and inspection technologies to enable mass production of high-quality MEAs for fuel cells. Recently, we have also begun to expand applications for these technologies to include CCMs for water electrolysis. Our work will drive the use of hydrogen fuel cells and the development of a sustainable energy ecosystem.



ライフサイエンス分野（細胞関連製品）

画像処理技術を応用した高速細胞スキャナーは、検査試薬なしで細胞の増殖や形態の変化を高速に計測・分析。近年重要視されている明視野での画像解析も独自のAIにより実現し、創薬や再生医療といった研究のスピードアップに貢献しています。また、細胞3Dイメージングシステムでは光干渉断層技術を応用し、サンプルを非侵襲で3次元イメージングすることが可能になりました。今後、人体の構造を模した生体組織の観察・計測への活用が期待されています。

Life sciences (cell-related systems)

Our high-speed cell imager utilizes our core image processing technologies to measure and analyze the proliferation and morphological changes of cells without using reagents. We have also created our own AI technology for bright-field image analysis, a technology that has recently been sought after by researchers in the drug discovery and regenerative medicine fields. This technology is helping to significantly accelerate their work. In addition, our optical coherence tomography system for 3D cell analysis enables non-invasive observation of live cells. It is likely to be used for observing and measuring biological tissue that imitates structures in the human body in the near future.



ライフサイエンス分野（錠剤関連製品）

直接描画技術と画像処理技術を活用したインクジェット式錠剤印刷機は、高品質な印刷と高精度な検査を兼ね備え、製薬業界での錠剤の識別性向上と医療過誤防止に貢献。加えて、錠剤印刷機の周辺装置として高性能除粉装置など開発し、製剤工程における生産性向上にも貢献します。

Life sciences (drug-related systems)

We have developed inkjet printers that use our cutting-edge direct imaging and image processing technologies to print onto tablets. The systems combine high-quality printing and high-precision inspection, helping the pharmaceutical industry to improve the identification of medicines and reduce medical errors. We are also in the process of developing a range of peripheral equipment for our tablet printing systems, including a high-performance powder removal unit. This equipment will help to further improve productivity in the drug manufacturing process.

企業理念 Corporate Philosophy

存在意義 Purpose

人と技術をつなぎ、未来をひらく Innovation for a Sustainable World

未来共有 Sharing the Future

未来を見つめ社会の期待に誠実にこたえる
Building a better future for society with commitment and integrity

人間形成 Personal Development

働く喜びを通じて人をつくる
Realizing everyone's full potential through trust and teamwork

技術追究 The Pursuit of Technological Excellence

独自技術の追究と融合をすすめる
Exploring technologies while integrating with innovative collaboration

創業の精神 Founder's Motto

思考展開 Shi Ko Ten Kai

創造と発展に挑み続ける精神
Broadening everyone's thoughts and horizons for innovation

1868 明治元年、石田才次郎（銅版画家）が石田旭山印刷所を開業
Ishida Kyokuzan Printing Works founded by Sajiro Ishida (copperplate artist).

1937 写真製版用ガラススクリーン研究部門を独立、大日本スクリーン製造所を創設
Dainippon Screen Mfg. Works established. Becomes independent from the Glass Screen Research Division for the photographic reproduction.

1943 京都市上京区（現・北区）に大日本スクリーン製造株式会社を設立
Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd., established in Kamigyo-ku (now Kita-ku), Kyoto city.

1946 写真製版用カメラ、焼付機などの生産を開始
Production started for process cameras and printing frames.

1955 電子管用金属メッシュの試作を開始
Initial prototype created for metal mesh for electron tubes.

1960 カラーテレビ用シャドウマスクの試作を開始
Initial prototype created for shadow masks for color TVs.

1963 滋賀県彦根市に彦根機械工場（現・彦根事業所）を開設
Hikone Machine Factory (now Hikone Site) opened in Hikone city, Shiga prefecture.

1970 事業展開の信条として「思考展開」を制定
“Shi Ko Ten Kai” established as one of the SCREEN Group's principles for business development.

1974 国産初のダイレクトスキャナー「スキャナグラフ SG-701」を発売
Scanagraph SG-701, the first direct scanner produced in Japan, released.

1976 液晶ディスプレー製造用「キャリアー式表面処理装置」を開発・発売
Carrier-type surface processing equipment for LCD display production developed and released.

1978 セラミック基板用スピンドルコーター「SCW-421」などを開発・発売
SCW-421 spin coater for ceramic substrates developed and released.

1981 京都府久世郡久御山町に久御山工場（現・久御山事業所）を開設
Kumiyama Plant (now Kumiyama Site) opened in Kumiyama-cho, Kuse-gun, Kyoto prefecture.

1985 京都市伏見区に洛西工場（現・洛西事業所）を開設
Rakusai Plant (now Rakusai Site) opened in Fushimi-ku, Kyoto city.

1992 滋賀県野洲町（現・野洲市）に野洲工場（現・野洲事業所）を開設
Yasu Plant (now Yasu Site) opened in Yasu-cho (now Yasu city), Shiga prefecture.

1997 300ミリウエハ対応の半導体製造装置「FC-3000」を発表
FC-3000 semiconductor production equipment for 300-mm wafers released.

1998 滋賀県多賀町に多賀事業所を開設
Taga Site opened in Taga-cho, Shiga prefecture.

サーマル対応のCTP装置「PlateRite 8000」を発売
PlateRite 8000 thermal plate recorder (CTP) released.

2001 彦根事業所にて半導体製造装置の工場「Fab.FC-1」の操業を開始
Fab.FC-1 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.

2002 プリント基板用光学式外観検査装置「PI-8000」を発売
PI-8000 optical inspection system for PCBs released.

2003 レジスト塗布システム「リニアコータ™」を開発、液晶ディスプレーのガラス基板の大型化に対応
Linearcoater™ resist coater developed for large-model glass substrates for LCD displays.

2006 当社初のインクジェット印刷機「Truepress Jet520」を発売
First SCREEN inkjet printing system, Truepress Jet520, released.

彦根事業所にて半導体製造装置の工場「Fab.FC-2」の操業を開始
Fab.FC-2 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.

彦根事業所にてディスプレー製造装置の工場「CS-1」の操業を開始
CS-1 factory for display production equipment started operation at Hikone Site.

半導体用枚葉式洗浄装置「SU-3100」を発売
SU-3100 single wafer cleaning equipment for semiconductors released.

2008 彦根事業所にて半導体製造プロセスの開発拠点「プロセス技術センター」の操業を開始
Process Technology Center R&D base for semiconductor production processes started operation at Hikone Site.

2011 東京都江東区に門前仲町事業所を開設
Monzennakacho Site opened in Koto-ku, Tokyo.

2012 世界初となるLED光源を採用したプリント基板用直接描画装置「Ledia 5」を発売
Ledia 5 direct imaging system for PCBs released, becoming the world's first such system to adopt an LED light source.

2013 高速3D細胞スキャナー「Cell3iMager」を発売、ライフサイエンス分野に参入
Cell3iMager high-speed three-dimensional cell culture scanner released, enabling entry into the life sciences field.

2014 持株会社体制に移行し、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更
SCREEN Holdings Co., Ltd. adopted as the new corporate name and a holding company structure initiated.

2018 彦根事業所にてディスプレー製造装置の工場「CS-2」の操業を開始
CS-2 factory for display production equipment started operation at Hikone Site.

2019 彦根事業所にて半導体製造装置の工場「S³-3（エス・キューブ・スリー）」の操業を開始
S³-3 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.

2022 次世代パターン用直接描画装置「LeVina」を発売
LeVina direct imaging system for next-generation patterning released.

半導体枚葉式洗浄装置「SU-3400」を発売
SU-3400 single wafer cleaning equipment for semiconductors released.

2023 彦根事業所にて半導体製造装置の工場「S³-4（エス・キューブ・フォー）」の操業を開始
S³-4 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.

JCRの長期発行体格付がA格に引き上げ
Assigned an improved long-term issuer rating (from A-minus to A-flat) by Japan Credit Rating Agency (JCR).

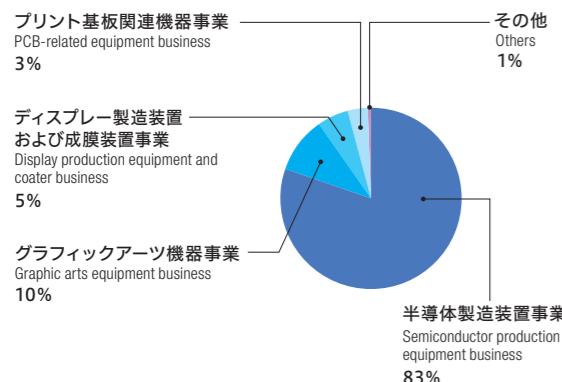
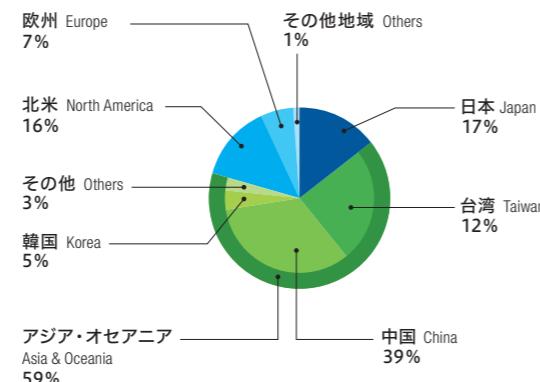
企業理念を改定
Revised our corporate philosophy.

2024 彦根事業所にて半導体製造装置の新工場「S³-5（エス・キューブ・ファイブ）」の操業を開始
New S³-5 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.

Corporate Profile

Global Network

社名	Company Name
株式会社SCREENホールディングス	SCREEN Holdings Co., Ltd.
本社所在地	Head Office
〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 Tel: 075-414-7111 Fax: 075-451-9603	Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan Tel: +81-75-414-7111 Fax: +81-75-451-9603
設立年月日	Established
1943年10月11日	October 11, 1943
代表者	Representative
取締役社長 最高経営責任者(CEO) 廣江 敏朗 専務取締役 最高財務責任者(CFO) 近藤 洋一	Toshio Hiroe, President, Member of the Board, Chief Executive Officer Yoichi Kondo, Senior Managing Director, Member of the Board, Chief Financial Officer
SCREENグループ連結データ (2024年3月31日現在)	Data (As of March 31, 2024)
連結売上高 5,049億円 (2024年3月期) 資本金 540億円 連結従業員数 6,264名 連結子会社 52社 (国内23社／海外29社)	Consolidated net sales: 504.9 billion yen (Fiscal year ended March 31, 2024) Capitalization: 54.0 billion yen Number of consolidated employees: 6,264 Consolidated subsidiaries: 52 companies (23 domestic / 29 overseas)

事業別の連結売上高比率 (2024年3月期)
Consolidated Net Sales by Business Segment (Fiscal year ended March 31, 2024)地域別の連結売上高比率 (2024年3月期)
Consolidated Net Sales by Location (Fiscal year ended March 31, 2024)

グループ体系

Group Structure

株式会社SCREENホールディングス

SCREEN Holdings Co., Ltd.

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

半導体製造装置事業 Semiconductor production equipment business

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ
SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.

グラフィックアーツ機器事業 Graphic arts equipment business

株式会社SCREENファインテックソリューションズ
SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.

ディスプレー製造装置および成膜装置事業 Display production equipment and coater business

株式会社SCREEN PEソリューションズ
SCREEN PE Solutions Co., Ltd.

プリント基板関連機器事業 PCB-related equipment business

株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ
SCREEN Advanced System Solutions Co., Ltd.

ICTソリューション事業 Advanced ICT solution business

株式会社SCREEN IPソリューションズ
SCREEN IP Solutions Co., Ltd.

知的財産関連業務 Intellectual property service-related operations



株式会社SCREENホールディングス

SCREEN Holdings Co., Ltd.
株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
株式会社SCREENロジスティクス
株式会社SCREENシステムサービス
株式会社SCREENビジネスエキスパート
株式会社SCREENキャリアサービス
株式会社イー・エム・ディー
アルファメッドサイエンティフィック株式会社
株式会社AFIテクノロジー

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
株式会社SCREEN SPE テック
株式会社SCREEN SPE サービス
株式会社SCREEN SPE ワークス
株式会社SCREEN SPE クォーツ
株式会社SCREEN SPE プラスチックプレシジョン

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ

SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.
株式会社SCREEN GP ジャパン
株式会社SCREEN GP サービス東日本
株式会社SCREEN GP サービス西日本

United States

SCREEN North America Holdings, Inc.
Silicon Light Machines Corp.
SCREEN SPE USA, LLC
SCREEN GP Americas, LLC

Europe

SCREEN SPE Germany GmbH
SCREEN SPE Ireland Ltd.
SCREEN SPE France SARL
SCREEN SPE Italy S.R.L.
SCREEN SPE Israel Ltd.
Laser Systems & Solutions of Europe SASU
SCREEN GP Europe B.V.

Asia & Oceania

SCREEN HD Shanghai Co., Ltd.
SCREEN SPE Korea Co., Ltd.
SCREEN Electronics Shanghai Co., Ltd.
SCREEN FT Changshu Co., Ltd.
SCREEN SPE Taiwan Co., Ltd.
SCREEN SPE Singapore PTE. Ltd.
SCREEN SPE MALAYSIA SDN. BHD.
SCREEN HD Korea Co., Ltd.
SCREEN GA Shanghai Co., Ltd.
SCREEN GP Hangzhou Co., Ltd.
SCREEN GP Taiwan Co., Ltd.
SCREEN GP (Thailand) Co., Ltd.

Innovation for a Sustainable World

人と技術をつなぎ、未来をひらく

